

Departamento de Física Juan José Giambiagi

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires

Laboratorio 2

Clase 10

Difracción de una onda monocromática. Regiones de Fresnel y Fraunhofer

- En las dos clases pasadas hemos nos hemos introducido en la característica ondulatoria de la luz presentándola como una onda electromagnética.
- Nos dedicamos a analizar un laser como fuente de luz monocromática y coherente. En particular nos centramos en uno de Helio Neón que estamos utilizando desde entonces.
- También nos hemos familiarizado con el uso de fotodetectores.
- ✓ Hemos caracterizado la polarización del laser de He-Ne del laboratorio.

En el caso del laser de He-Ne de polarización *random,* lo hemos polarizado linealmente haciendo uso de polarizadores.

- ✓ Hoy continuaremos con el estudio de ondas luminosa y nos introduciremos en el fenómeno de difracción.
- Analizaremos la difracción considerando los cambios que se observan en la imagen generada por un objeto difractante cuando la observación se realiza bajo diferentes condiciones experiementales.
- Trabajaremos en las condiciones de campo cercano y lejano (Fresnel y Fraunhofer).
- Realizaremos una experiencia que permiten verificar los dos tipos de difracción :

Difracción por una rendija

Recordemos que al desarrollar los fenómenos ondulatorios muchas veces nos conviene utilizar la notación compleja en vez de las funciones armónicas que implican el uso de senos y cosenos.



En el caso de una onda armónica se utiliza la parte real de la representación compleja

$$\psi(x, t) = A \cos (\omega t - kx + \varepsilon)$$
 $\psi(x, t) = \operatorname{Re} \left[Ae^{i(\omega t - kx + \varepsilon)}\right]$

La función de onda la podemos escribir

$$\psi(x, t) = Ae^{i(\omega t - kx + \varepsilon)} = Ae^{i\varphi}$$

Ondas Luminosas



Como lo hicimos en las clases previas analizaremos los fenómenos ópticos a partir del análisis del campo eléctrico E y su intensidad.

Teoría escalar de la difracción

Vamos a considerar el siguiente problema:

Una onda luminosa que se propaga libremente se encuentra con un obstáculo o máscara **que** cambia su amplitud y/o fase por un factor bien determinado



Un observador en un dado punto del espacio (o un conjunto de puntos de una pantalla) mide el campo de una onda producto de la superposición de la parte del campo incidente (no afectado por el obstáculo) y otros campos generados en los puntos del obstáculo.

Principio de Huygens

Si se conoce el frente de onda en un dado instante, se puede deducir el frente de onda en un momento posterior considerando cada punto del primero como una fuente de una nueva perturbación.

Esta nueva fuente es esférica que se propaga hacia adelante.

Posteriormente, las ondas esféricas habrán crecido hasta un cierto radio y el nuevo frente de ondas envuelve estas nuevas perturbaciones.

La amplitud y la fase de la onda electromagnética puede describirse adecuadamente por una variable escalar y los efectos producidos por la polarización de ondas pueden despreciarse.

Utilizamos la aproximación escalar para ignorar las polarizaciones y consideramos la onda como una variable compleja única ψ con frecuencia angular ψ y el vector de onda k_0

$$k_{o} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$c = \lambda f = \lambda \frac{\omega}{2\pi}$$

$$k_{o} = \frac{\omega}{c}$$

 ψ representa un campo escalar complejo con su amplitud y fase

$$\psi(x, t) = Ae^{i(\omega t - kx + \varepsilon)} = Ae^{i\varphi}$$

El factor de la onda dependiente del tiempo *exp(-iwt)* no tiene importancia en este análisis ya que se incluye en todos los cálculos sin cambios. Lo vamos a omitir en el resto del análisis.

Supongamos tener una fuente puntual monocromática que ilumina un elemento R





La coherencia (fase) de la reemisión es importante.

Debe estar exactamente relacionado con la perturbación original ψ 1; de lo contrario, el efecto de difracción cambiará con el tiempo.

Si consideramos la onda emitida desde la fuente puntual Q como esférica de intensidad a_Q

El área dS actúa como emisor secundario de intensidad

Entonces la contribución en el punto P es



9

La amplitud total en el punto P se obtiene integrando sobre todo el plano R

b depende del angulo θ Cuando b = 1 en la dirección hacia adelante b = 0 en la dirección hacia atrás



Consideremos un sistema iluminado por una onda plana.

Q está lejos del objeto difractante y aumentamos su intensidad para mantener la proporción $\frac{a_Q}{d} = A$ constante

Suponemos que la máscara de difracción coincide con un frente de onda plano de la onda incidente.

La amplitud en la pantalla de observación se convierte en

$$\psi_{P} = b a_{Q} \iint_{R} f_{s} \left(dd_{1} \right)^{-1} \exp \left(j k_{0} \left(d + d_{1} \right) \right) dS \longrightarrow \psi_{P} = b A \exp \left(j k_{0} z_{1} \right) \iint_{R} \frac{f(r)}{d} \exp \left(j k_{0} d \right) d^{2}r$$

Se cambia la posición de S por r y por tanto f_s se reemplaza por f (r)

Q está muy lejos de la máscara

se espera que la iluminación sea una onda plana y el factor de fase

 $\exp(j\,k_{0}\,\mathbf{z}_{1})$

puede ser absorbido por el término A









Si la máscara está iluminada por una fuente puntual a una distancia z_1 , las ecuaciones se modifican como

Las condiciones de Fresnel y Fraunhofer se transforman en

Fresnel
$$r^{2} = \frac{1}{\left(z^{-1} + z^{-1}\right)}$$
 Fraunhofer $r^{2} < 4$

Hoy realizaremos la experiencia de Difracción por una rendija.

La idea es explorar el diagrama de difracción en condiciones de Fraunhofer (campo lejano) y Fresnel (campo cercano).

Según el **principio de Huygens– Fresnel**, cada punto sin obstrucción de un frente de ondas, en un instante de tiempo determinado, actúa como una fuente emisora esférica secundaria con la misma frecuencia que el frente primario.

La amplitud en un punto lejano a estas fuentes secundarias es la superposición de las amplitudes de las mismas.



Las condiciones de difracción de **Fraunhofer** : Un frente de onda primario plano incidente sobre la abertura, y un punto P de superposición de los frentes secundarios lo suficientemente alejado para considerar dichos frentes planos



Partimos de una fuente continua lineal coherente (es decir un continuo finito de ondas secundarias coherentes para una rendija larga).

Cada fuente secundaria del continuo emite una onda esférica cuyo campo eléctrico se puede escribir

$$E = \left(\frac{\varepsilon_0}{r}\right) \operatorname{sen} \omega t - kr$$

 $ε_0 = \text{ eficacia de la fuente}$ r = distancia del elemento Δy de la rendija hacia la pantalla de observación. N = número de fuentes Δy_i $\frac{N}{D}$ Numero de fuentes en el segmento Δy_i

$$E_i = \left(\frac{N\Delta y_i}{D}\right) \left(\frac{\varepsilon_0}{r_i}\right) \operatorname{sen}(\omega t - kr_i)$$

Contribución del segmento i-esimo a la intensidad del campo eléctrico

$$\varepsilon_L = \frac{1}{D} \lim_{N \to \infty} (\varepsilon_o N)$$



eficacia de la fuente

por unidad de longitud

$$E = \sum_{i=1}^{M} \frac{\mathcal{E}_L}{r_i} \operatorname{sen}(\omega t - kr_i) \Delta y_i$$

Campo eléctrico neto en P 16

Imponiendo la condición de fuente continua ($\Delta y_i \rightarrow 0, M \rightarrow \infty$) la suma se convierte en la integral:

$$E = \sum_{i=1}^{M} \frac{\varepsilon_{L}}{r_{i}} \operatorname{sen}(\omega t - kr_{i}) \Delta y_{i} \longrightarrow E = \varepsilon_{L} \int_{-\frac{D}{2}}^{\frac{D}{2}} \frac{\operatorname{sen}(\omega t - kr)}{r} dy \qquad r = r \ y$$

$$P \operatorname{est} \operatorname{a} \operatorname{muy} \operatorname{lejos} \operatorname{de} \operatorname{la rendija}(\operatorname{fuente} \operatorname{lineal coherente}):$$

$$R \square D \longrightarrow r(y) \operatorname{nunca} \operatorname{se} \operatorname{desvia} \operatorname{mucho} \operatorname{de} \operatorname{su} \operatorname{valor} \operatorname{medio} R$$

$$dE = \frac{\varepsilon_{L}}{R} \operatorname{sen}(\omega t - kr) dy \qquad \operatorname{Contribución} \operatorname{del} \operatorname{segmento} \Delta y \operatorname{al} \operatorname{campo eléctrico} \operatorname{en} P$$

$$\operatorname{La fase es mucho más sensible}_{a \ la variaciones} \operatorname{de} r(y)$$

$$que \ la amplitud$$

$$F = R - y \sin \theta + \frac{y^{2}}{2R} \cos^{2} \theta + \dots$$

$$r \approx R - y \sin \theta$$

$$E = \frac{\varepsilon_{L}}{R} \int_{-\frac{D}{2}}^{\frac{D}{2}} \operatorname{sen}\left[(\omega t - k \ R - y \operatorname{sen} \theta)\right] dy$$

$$E = \frac{\varepsilon_{L}D}{R} \left(\frac{\sin \beta}{\beta}\right) \sin \omega t - kR \qquad \beta \ \theta = \frac{kD}{2} \sin \theta$$

$$I = I_{0} \left(\frac{\sin \beta}{\beta}\right)^{2} \qquad I_{0} = \frac{1}{2} \left(\frac{\varepsilon_{L}D}{R}\right)^{2}$$

17



 $\beta \theta = \frac{kD}{2} \sin \theta$

De la posición de máximos y mínimos se obtiene θ y luego conociendo β y λ se puede evaluar el ancho de la ranura.

Materiales para la experiencia





Specifications

Resolution:			
13-bit (with SensorDAQ)			
0-600 lux:	0.1 lux		
0-6000 lux:	l lux		
0-150000 lux:	25 lux		
12-bit (with LabQuest 2, I	labQuest, La	abQuest Mini,	LabPro, Go! Link, EasyLink,
TI-Nspire Lab Cradle, ULI, or Serial Box Interface)			
0-600 lux:	0.2 lux		
0-6000 lux:	2 lux		
0-150000 lux:	50 lux		
10-bit (with CBL 2)			
0-600 lux:	0.8 lux		
0-6000 lux:	8 lux		
0-150000 lux:	200 lux		
Stored calibration values			
0-600 lux		slope:	154 lux/V
		intercept:	0 lux
0-6000 lux		slope:	1692 lux/V
		intercept:	0 lux
0-150000 lux		slope:	38424 lux/V
		intercept:	0 lux

Láser He-Ne Melles Griot 02-LHP-111





Rendija de ancho variable

Rendija de ancho variable





> Tornillo micrométrico



Difracción de rendija



Montaje experimental



- Colocar el fotosensor en un posicionador.
- Estrechar la sección de medición del fotosensor.
- Montar el conjunto laser-ranura-fotosensor en la mesa óptica.
- Alinear el sistema y variar el ancho de la ranura hasta observar una figura de difracción en una pantalla (ubicada en lugar del fotosensor)
- Registrar la señal de intensidad luminosa con el fotosensor conectado al SensorDAQ.



Detalle rendija



Medición $b = (180 \pm 10) \mu m$



• $R^2 = 0,98$ • $b = (184 \pm 2)\mu m$



Aumentando la distancia R entre la rendija y la pantalla de observación (*) (plano del fotodetector) podemos pasar de la difracción de **Fresnel** a **Fraunhofer**.

 $N_F = D^2/R\lambda$ Número de Fresnel

- Difracción de Fraunhofer N_F << 1
- Difracción de Fresnel $N_F \ge 1$
 - 1. Buscar un ancho de rendija y obtener el perfil de intensidades para difracción de Fraunhofer.
 - 2. Estimar N_F.
 - 3. Desplazar el detector a la mitad de la distancia original entre rendija detector.
 - Estimar N_F. Verificar si se sigue cumpliendo condiciones de campo lejano, midiendo el perfil de difracción.

(*) ¿ Cómo cambiaría la disposición experimental ?

Difracción de Fraunhfer











Difracción de Fresnel



Presentación de Informe

- •Resumen
- •Breve introducción teórica
- •Montaje de la experiencia (equipamiento)
- •Mediciones de diagrama de difracción de la rendija
 - •Campo lejano.
 - •Campo cercano.
- •Discusión . Ajustes al modelo , obtención del ancho de ranura, cálculo de errores.
- •Conclusiones, propuestas
- •Bibliografía

Biblliografia

Optics, E.Hecht, Adison Wesley, 4th.Editio, Sn Francisco (2002*). Optic Physics*, A. Lipson, G.S.Lipson, H.Lipson, Cambridge University Press, (2010). *Berkeley Physics Course: Waves,* F. S. Crawford, Jr, McGraw-Hill, (1971).

F. S.Harris JR., M.S.Tavenner y R.L. Mitchell, *Single-Slit Fresnel Diffraction Patterns: Comparison of Experimental and Theoretical Results, Journal of the Optical Soc. America* 59 (1969) 29



Difracción de Fresnel

Difracción de Fraunhofer



Difracción de rendija

